更新日：2026/10/27

# SEMINAR SCHEDULE 2026

日英翻訳サポート／Translation Support※1

※1 詳細は各セッション詳細ページをご参照ください /Please refer to each page for details
※2 本セッションは有明セントラルタワー & カンファレンス 3F にて開催されます /This sesson will be taken place at Ariake central tower (3F)

SuperTHEATER | TheSUMMIT | TechSTAGE SAKURA | TechSTAGE FUJI | TechSTAGE ZEN | TechSTAGE YUZU | PAID SEMINARS | TechLeaders SUMMIT

## Conference Tower

### Wed. Dec. 9

**1F Reception Hall**
- 09:30-12:30 SEMICON Japan 50 Years | Future Vison Summit
- 12:50-14:50 Global Semiconductor Leadership Summit 1
- 15:10-17:00 Global Semiconductor Leadership Summit 2

**7F International Conference Hall**
- 11:30-13:00 APCS Advanced Packaging and Chiplet Summit テクノロジーⅠ　エコシステム / Tech Ⅰ Ecosystem
- 13:30-15:00 APCS Advanced Packaging and Chiplet Summit テクノロジーⅡ　装置戦略 / Tech Ⅱ Strategies
- 15:30-17:00 APCS Advanced Packaging and Chiplet Summit テクノロジーⅢ　基板・インターポーザー / Tech Ⅲ Substrates and Interposers

**6F**
- 10:30-13:00 サイバーセキュリティフォーラム / Cybersecurity Forum
- 11:30-13:00 Bulls & Bears
- 13:30-15:00 SATAS Program Summit 2026
- 15:30-17:00 【米国大使館主催】米国半導体エコシステム最前線 / The Forefront of the U.S. Semiconductor Ecosystem, Hosted by the U.S.Embassy, Japan

**1F**
- Tue. Dec.8 10:20-17:15 SMC Strategic Materials Conference Japan 2026 @TechSTAGE FUJI
- 09:30-11:40 第5回 アカデミア Award / The 5th Academia Award

**Quick Seminar Tip**
お気に入り★登録で簡単アクセス！
Star★ as Your Favorite Seminars!
無料セミナーは事前登録不要。直接会場へお越しください。
お気に入り機能を活用すれば、気になるセミナーへもスムーズにアクセス・管理が可能です。
No pre-registration is required for free seminars. Simply add to Favorites for quick access and easy management.

**6F-7F**
- 10:00-12:00 701+702 若手技術者に向けた前工程概論 / Overview of Front-end Processes for Early Career Engineers
- 13:00-16:00 701+702 半導体プロセス技術「リソグラフィ」 / Lithography
- 13:00-17:00 703/Online 国際 EHS規制適合セミナー / International EHS Compliance and Regulatory Seminar

### Thu. Dec. 10

**1F Reception Hall**
- 09:30-11:00 AIS Physical AI が切り拓く社会 / Powering the Physical AI Revolution
- 11:30-13:00 AIS Agentic AI が拓く産業の未来 / Agentic AI and the Future of Industry
- 13:30-15:00 APCS Advanced Packaging and Chiplet Summit / Advanced Packaging and Chiplet Summit 2026
- 15:30-17:00 APCS Advanced Packaging and Chiplet Summit / Advanced Packaging and Chiplet Summit 2026 Panel Discussion

**7F International Conference Hall**
- 09:30-11:15 AIS サステナビリティ・キーノート / Sustainability Keynote
- 11:45-13:00 AIS PFAS 対策最前線 / PFAS and Sustainability
- 13:30-15:00 Mobility- 計算力パラダイムシフトとモビリティ産業再編 / Computational Power Paradigm Shift and Mobility Industry Reorganization

**6F**
- 09:30-11:00 ADIS ADIS-1 Agentic AI時代のシステム設計 / ADIS-1 System Design for the Agentic AI Era
- 11:30-13:00 ADIS ADIS-2 宇宙半導体編 / ADIS-2 For the Space
- 13:30-15:00 ADIS ADIS- 3 光電融合編 / ADIS-3 Silicon Photonics
- 17:00-19:00 半導体 & eスポーツ / Semiconductor & eSports
- 09:30-11:00 EV から読み解く車載半導体 / Automotive Semiconductors Through EVs
- 11:30-13:00 光電融合、シリコンフォトニクス 最前線 / Leading Edge of Silicon Photonics and CPO
- 13:30-15:00 フォトニクスデバイスと製造技術の最前線 / Frontiers of Photonics Devices and Manufacturing Technologies
- 15:30-17:00 AI時代の半導体産業を動かすキードライバー / What is the Key Driver for Powering the Semiconductor Industry in the AI Era

**1F**
- 10:00-13:30 学生によるアイディアソン / LSTC Ideathon by Students
- 09:30-13:00 SEMI Circuit Design Speed Contest 2026
- 12:30-14:00 TechSTAGE ARIAKE ※2 座談会「すごいぞ！半導体業界の仲間たち」 / Round Table Talk「Amazing! The Semiconductor Industry Team」
- 16:00-20:30 SEMI THURSDAY "WAKAMONO" NIGHT ※一部登録制 *Partially RegistrationRequired

**6F-7F**
- 09:30-11:00 701+702 半導体技術 特別編「イメージセンサ」 / Special Ed."Image Sensor"
- 11:20-12:50 701+702 半導体プロセス技術「平坦化」 / CMP
- 13:10-14:40 701+702 半導体プロセス技術「洗浄」 / Cleaning
- 15:00-17:00 701+702 半導体プロセス技術「拡散・注入」 / Diffusion / Ion Implantation
- 10:00-12:30 703/Online SEMI マーケットフォーラム / SEMI Market Forum
- 13:30-15:00 703 FREE 半導体サプライチェーン強靭化 2026 / Semiconductor Supply Chain Resilience 2026

### Fri. Dec. 11

**1F Reception Hall**
- 09:30-11:10 世界に貢献する日本の先端半導体戦略 / Japan's Strategy for Advanced Semiconductors
- 11:30-13:00 経済安全保障と半導体地政学 / Economic Security and Semiconductor Geopolitics
- 13:30-15:00 SEMICON Japan 50 Years | Grand Finale

**7F International Conference Hall**
- 09:30-11:00 最先端半導体技術が拓く新たな世界 / The World Unlocked by Cutting Edge Semiconductor Technology
- 11:30-13:00 宇宙と地球と半導体 7.0　その２ー成長戦略編 / Space, Earth, and Semiconductors 7.0 Part2: Growth Strategy

**6F**
- 09:30-11:00 量子コンピューティングフォーラム / Quantum Computing Forum
- 11:30-13:00 世界市場における日本半導体産業の競争力 / Competitiveness of Japan's Chip Industry
- 15:30-17:00 MIS Metrology & Inspection Summit Metrology & Inspection の将来展望 / Future Trend of Metrology & Inspection
- 09:30-11:00 宇宙と地球と半導体 7.0 その１ー未来構想編 / Space, Earth, and Semiconductors 7.0 Part1: Future Vision
- 11:30-13:00 AIS ESG（環境・社会・ガバナンス） / ESG (Environment, Social, and Governance)
- 15:30-17:00 AIS AI 時代のコンピューティング基幹戦略 / The Future of AI Computing Infrastructure

**1F**
- 09:00-10:30 スマートファクトリー、その先へ / Beyond the Smart Factory
- 10:50-13:10 IRDS 2026 ハイライト / IRDS 2026 Highlight
- 13:30-15:00 AIS Energy Collaborative
- 15:15-17:00 AIS 半導体業界による気候変動への取組み / Tackling Climate Change
- 09:30-10:30 AIS 半導体サプライチェーンで進める環境への取り組み / Advancing Environmental Initiatives Across the Semiconductor Supply Chain
- 11:30-12:50 半導体の進化と先端医療 2026 / Evolution of Semiconductors and Advanced Medical Care 2026
- 13:30-16:00 TECH CAMP ハッカソン成果発表会 / TECH CAMP Hackathon Presentation

**6F-7F**
- 09:30-11:50 701+702 半導体プロセス技術「ドライエッチング」 / Dry Etching
- 12:10-14:40 701+702 半導体プロセス技術「多層配線」 / Multilayer Wiring
- 15:00-17:00 701+702 半導体技術 特別編「パワー半導体」 / Special Ed. "Power Semiconductor"
- 11:30-13:30 610 FREE Women in Business 2026
- 10:00-13:30 703 若手技術者にむけた後工程概論 I / Overview of Back-end Processes for Early Career Engineers I
- 14:00-17:00 703 若手技術者にむけた後工程概論 II / Overview of Back-end Processes for Early Career Engineers II

## Exhibition Hall

**East Hall 8**
- 09:30-11:30 Conference Room / online STS パワーデバイスセッション / Power Device Session
- 12:00-16:30 Conference Room / online STS パッケージングセッション / Packaging Session
- 09:30-11:30 Conference Room / online STS テストセッション / Test Session
- 12:00-16:30 Conference Room / online STS 先端デバイス・プロセスセッション / Advanced Device Process Session
- 09:30-11:30 Conference Room / online STS 計測・検査セッション / Metrology·Inspection Session
- 12:00-16:30 Conference Room / online STS 先端リソグラフィセッション / Advanced Lithography Session

**West Hall 4**
- 15:30-17:00 AIS AIが変える産業 / AI-Driven Industry Transformation
- 12:30-13:40 ものづくり太郎 Presents: ついに始まるフィジカルAI革命！ / Monozukuri Taro Presents: The Physical AI Revolution Begins!
- 15:30-17:00 AIS 山田 太郎 Presents: AI 時代のデータセンター開発はこのままで大丈夫なのか？ / Taro Yamada Presents: Are We Building the Right Data Centers for the AI Age?
- 15:30-17:00 AIS AIファクトリーとは何か / What Is an AI Factory?